

DIN EN ISO 15616-2:2003-05 (D)

Abnahmeprüfungen für CO₂-Laserstrahlanlagen zum Qualitätsschweißen und -schneiden - Teil 2: Messen der statischen und dynamischen Genauigkeit (ISO 15616-2:2003); Deutsche Fassung EN ISO 15616-2:2003

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Genauigkeitsuntersuchung des Führungssystems	4
4.1 Untersuchungsumfang	4
4.2 Messgeräte	4
4.3 Untersuchungsverfahren	5
4.4 Bericht über die Messergebnisse	13
5 Genauigkeitsuntersuchung der Führungsbahn	13
5.1 Untersuchungsumfang	13
5.2 Definition der geometrischen Elemente und Genauigkeit der beschriebenen Kenngrößen	13
5.3 Messgeräte	15
5.4 Untersuchungsverfahren	15
5.5 Prüfwerkstück	15
Literaturhinweise	16